

Japanese Patent Laid-open Publication No. SHO 63-16630 A

Publication date : January 23, 1988

Applicant : MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA

Title: DIE FOR RESIN SEALING OF SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

5 APPARATUS

#### 2. Claim

10

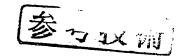
20

1. A die for resin sealing of semiconductor manufacturing apparatus, characterized in that a plurality of cavity insert having a cavity for resin sealing of a semiconductor device on a lead frame is movably provided on a retainer and that a spacer for adjusting cavity pitch of these cavity insert is provided attachably and detachably.

## 15 Effect of the Invention

As described above, in accordance with the present invention, since a plurality of cavity insert having a cavity for resin sealing of a semiconductor device on a lead frame is movably provided on a retainer and a spacer for adjusting cavity pitch of these cavity insert is provided attachably and detachably, by using the spacer whose thickness is different corresponding to material of the lead frame, cavity pitch may be corrected. Accordingly, since cavity pitch of the cavity insert may be matched with chip pitch which change by thermal expansion of the lead frame, the need to replace the whole

of die corresponding to material of the lead frame in sealing like the former disappears, thereby the cost may be reduced.



4

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭63-16630

@Int\_CI\_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)1月23日

H 01 L 21/56 B 29 C 45/02 45/14

T - 6835 - 5F7179-4F 7179-4F

45/26 // B 29 L 31:34

6949-4F

4F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

49発明の名称

半導体製造装置の樹脂封止用金型

の特 頤 昭61-162521

御田 願 昭61(1986)7月8日

砂発 明 者 江 田 武 杳

福岡県福岡市西区今宿青木690番地 三菱電機株式会社福

岡製作所内

②発 明 者 æ + 末 吉

福岡県福岡市西区今宿青木690番地 三菱電機株式会社福

岡製作所内

外2名

①出 顋 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

30代 理 人 弁理士 大岩 増雄

キャビイニガートでブロックイヒレで、スパーサで、ピッチで可愛にする

#### 朔 調

### 1. 発明の名称

半導体製造装置の樹脂封止用金型

## 2. 特許請求の範囲

リードフレーム上の半導体素子を樹脂封止する ためのキャピティを有する多数のキャピティイン サートをリテーナ上に移動自在に設けると共に、 これらキャピティインサートのキャピティピッチ を調整するスペーサを着脱自在に設けたことを特 做とする半導体製造装置の樹脂封止用金型。

# 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、パッケージによって半導体素子を樹 脂封止する場合に使用する半導体製造装置の樹脂 封止用金型に関する。

## (従来の技術)

従来、この種の半導体製造装置の樹脂封止用金 型は第2図回および回に示すように構成されてお り、これを同図に基づいて概略説明すると、同図 において、符号1はリードフレーム (図示せず)

上の半導体素子(図示せず)を樹脂封止するため の多数のキャピティ2を有するキャピティインサ ートである。また、3は樹脂封止後に成形品(図 示せず)を突き出すためのピン孔である。なお、 図中Pはリードフレーム (図示せず) 上の半導体 楽子のピッチに合致するキャピティピッチを示す。

# (発明が解決しようとする問題点)

ところで、従来の半導体製造装置の樹脂封止用 金型においては、キャピティインサート1の熱膨 張によってキャピティピッチPが変位してもこれ を補正する機能を備えておらず、このため熱膨張 率が異なるリードフレーム (図示せず) を使用す る場合、リードフレームの熱膨張によって変位す るチップピッチにキャピティピッチPが合致する **然膨張率をもつキャピティゴンサートしをその部** 度用意する必要があった。この結果、半球体業子 (図示せず)を樹脂封止する場合には、リードフ レーム(図示せず)の材質に応じて金型全体を交 換しなければならず、それだけコストが満むとい う問題があった。

本発明はこのような事情に指みなされたもので、 樹脂封止時にリードフレームの材質に応じて金型 全体を交換する必要をなくし、もってコストの低 廃化を計ることができる半導体製造装置の樹脂封 止用金型を提供するものである。

# (問題点を解決するための手段)

本発明に係る半導体製造装置の樹脂封止用金型は、キャピティを有する多数のキャピティインサートをリテーナ上に移動自在に設けると共に、これらキャピティインサートのキャピティピッチを 調整するスペーサを若脱自在に設けたものである。

### (作用)

本発明においては、リードフレームの材質に応 じて厚さが異なるスペーサを使用することにより キャピティピッチを補正することができる。

#### (実施例)

第1図回および回は本発明に係る半導体製造装置の樹脂封止用金型を示す平面図と断面図である。同図において、符号11、11・・・で示すものは型板の構成部品である多数のキャピティイン

キャピティインサート 1 1 のキャピティピッチ P を合致させることができる。

なお、本実施例における半導体製造装置の樹脂 対止用金型を組み立てるには、「Cリードフレーム(図示せず)上のチップピッチに合致するキャ ピティピッチPをもつようにキャピティインサー ト11をリテーナ12上に設置すると共に、これ らキャピティインサート11間にスペーサ14を 介装することにより行う。

また、本実施例においては、一方側の型板にの み実施する例を示したが、本発明は他方側の型板 にも実施例と同様に実施することは勿論である。

#### (発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、半導体若子を樹脂封止するためのキャピティを有する多数のキャピティインサートをリテーナ上に移動自在に設けると共に、これらキャピティインサートのキャピティピッチを調整するスペーサを着脱自在に設けたので、リードフレームの材質に応じて厚さが異なるスペーサを使用することによりキャピ

このように構成された半導体製造装置の樹脂封止用金型においては、【Cリードフレーム(図示せず)の材質に応じて厚さが異なる寸法をもつスペーサ14を使用することにより、キャピティインサート11のキャピティピッチPを補正することができる。これにより、リードフレーム(図示せず)の然脳環によって変位するチップピッチに

ティピッチを補正することができる。したがって、 リードフレームの急膨張によって変位するチップ ピッチにキャピティインサートのキャピティピッ チを合致させることができるから、樹脂對止時に は従来のようにリードフレームの材質に応じて金 型全体を交換する必要がなくなり、それだけコストの低廉化を計ることができる。

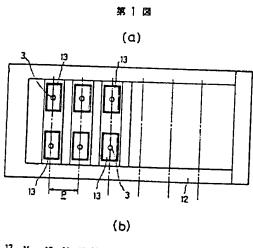
## 4. 図面の簡単な説明

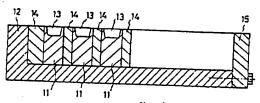
第1図(a)および(a)は本発明に係る半導体製造装置の樹脂封止用金型を示す平面図と断面図、第2図は従来の半導体製造装置の樹脂封止用金型を示す平面図と側面図である。

11····キャピティインサート、12···
··リテーナ、13···・キャピティ、14·
···スペーサ、P···・キャピティピッチ。

代 理 人 大岩增雄

# 特開昭63-16630(3)





12: リナーナ 13: キャピナ4 14: スペーサ ヒ: キャピナ4 ピッチ

